文章编号: 1007-4627(2013)04-0460-04

高能²³⁸U离子辐照 AIN 晶体薄膜的光学特性研究

宋银,张崇宏,杨义涛,孟彦成, 缑洁,张丽卿

(中国科学院近代物理研究所,甘肃兰州 730000)

摘要:通过傅里叶变换红外光谱、拉曼光谱和光致发光谱测试手段分析了由HIRFL提供的高能²³⁸U离 子辐照AIN晶体薄膜的光学特性变化。辐照后出现了A₁(To),A₁(Lo),E₁(To)和E₂等声子振动吸收模 式,并且辐照使其在样品近表面Al—N等振动模式遭到破坏后悬空的Al—键很快与空气中的O离子发 生结合,形成了Al—O键。综合分析得出了蓝光发射带是与O离子相关的VAI-ON-3N和VAI-2ON-2N 两种类型缺陷以及F-型缺陷聚合所致;绿光发射带是由基底中Al原子产生的价带之间的跃迁所致。 关键词:重离子辐照;AlN;拉曼光谱;傅里叶变换红外光谱

中图分类号: O572.21; O433.5 文献标志码: A DOI: 10.11804/NuclPhysRev.30.04.460

1 引言

AIN 晶态薄膜属于 III-V 族化合物的半导体材料, 具有宽带隙直接能带结构,禁带宽度 *E* = 6.2 eV。另 外,AIN 还具有很多优良的物理化学性质:化学稳 定性好、高热导率、高热稳定性、高电阻率和低电导 等。因此,AIN 薄膜在光电子器件和微电子器件,特 别是高温电子器件领域有广阔的应用前景,近些年来 备受关注,并得到了广泛的研究^[1]。针对AIN 材料和 器件在空间技术应用中面临的宇宙射线辐照损伤问 题,本文利用重离子加速器提供的高能U离子,研究 了 AIN 薄膜光学性能随辐照条件的变化。

2 实验部分

实验样品为通过氢化物气相外延方法生长在 蓝宝石基底上的1 μm厚的ALN晶态薄膜(蓝宝石 为厚度0.5 mm的(0001)单晶片),薄膜样品经过100 MeV的²³⁸U离子辐照,辐照注量从5×10¹¹~5×10¹³ ions/cm²,实验是在兰州重离子研究装置(HIRFL)TR3 实验平台上完成的,靶室的真空为5×10⁻⁵ Pa,流强 为50~100 nA。辐照后的样品在室温下进行了光致 发光谱、傅里叶变换红外(FTIR)光谱和拉曼光谱的测 试,FTIR光谱使用PE公司Spectrum GX型光谱仪测 得,拉曼光谱仪采用了法国 JobinYvon 公司的 LabRam HR-800 型微区拉曼光谱仪,光致发光谱测试使用岛津 公司 RF-5301PC 光谱仪,采用的激发波长为 340 nm。

3 实验结果及分析

3.1 高能²³⁸U离子辐照 AIN 薄膜的 FTIR 光谱

图1给出了100 MeV的238U离子辐照AIN薄膜 的 FTIR 光谱, 652 cm⁻¹为 Al—N 键的振动吸收峰^[2], 随着辐照注量的增大,振动吸收带出现了一定的展宽 现象。670 cm⁻¹ 为 E_1 (To) 横向光学声子的吸收峰^[3], 辐照后与展宽的Al-N键的振动吸收峰变为一体。 897 cm⁻¹处为 A_1 (Lo)模式吸收^[4],随着辐照注量的增 大,吸收峰变得越来越明显。630 cm⁻¹ 为基底 Al₂O₃ 晶粒的振动吸收峰,经重离子辐照后该振动峰较容易 被破坏而变得立即消失,在我们先前的工作中进行 了详细的讨论^[5]。460 cm⁻¹ 处为样品表面 Al—O 键的 振动吸收峰[6-7],离子辐照对其影响较大,即使最低 注量,已经变得很高而且几乎饱和,最低注量对应平 均每14 nm×14 nm 面积落下一个U离子,上述饱和趋 势说明²³⁸U离子潜径迹横向影响范围接近14 nm。辐 照使其在样品近表面Al-N等振动模式遭到破坏后悬 空的Al—键很快与空气中的O离子发生结合,形成 了Al—O键,所以Al—O键的振动吸收峰在辐照后立

收稿日期: 2012-12-30; 修改日期: 2013-01-21

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(10705037, 10979063); 国家重点基础研究发展计划项目(973计划)(2010CB832904) 作者简介: 宋银(1976-), 甘肃榆中人, 男, 副研究员, 博士, 从事材料辐照效应的研究; E-mail: songyin@impcas.ac.cn. http://www.npr.ac.cn 即增强。



图 1 100 MeV ²³⁸U 离子辐照 AIN 的 FTIR 光谱

3.2 高能²³⁸U 离子辐照AIN 薄膜的拉曼光 谱(Raman)

图 2 给出了²³⁸U 离子辐照 AIN 的拉曼光谱,其 采用的激发波长为532 nm,拉曼散射信号采集时 间 30 s。文献[8-13]中报道了:(1) 417,429,448, 577和750 cm⁻¹ 属蓝宝石衬底声子振动模式,经过 离子辐照后,振动模式出现了峰位展宽现象;(2) 249和660 cm⁻¹分别为 AIN 的 *E*₂(low) 和 *E*₂(high) 声子 振动模式,经过离子辐照后,随着辐照注量的增大 峰位展宽比较明显;(3) 608,890和910 cm⁻¹分别属 于*A*₁(To),*A*₁(Lo) 和 *E*₁(To) 声子振动模式;(4) 172, 1059,1209和1412 cm⁻¹分别为与O键和H键相关的 振动吸收峰,经过离子辐照后,峰位变化明显。



图 2 100 MeV ²³⁸U 离子辐照 AIN 的拉曼光谱

3.3 高能²³⁸U离子辐照 AIN 薄膜的光致发光谱

图 3 示出了室温条件100 MeV的²³⁸U离子辐照 AIN 薄膜的光致发光谱。从图中可以看到²³⁸U离子 辐照样品光致发光谱的变化情况,随着注量增加,蓝 光3 http://www.npr.ac.cn

光发光带明显增强,当辐照注量达到5×10¹² ions/cm²时,发光峰达到了一定的阈值,此时每10 nm×10 nm 面积落下一个离子,假设10 nm 正好是潜径迹的横向影响范围,如果继续增大注量,潜径迹的影响区域交叠,从而导致更复杂缺陷的产生——那些缺陷作为深能级缺陷减少了蓝光发射,所以发光峰的强度开始有所减弱。图4中分别对应5×10¹²和5×10¹³ ions/cm⁻²辐照注量的发光峰进行了高斯函数拟合分解,可以看到发光峰位主要在376,400,437,470,480,518,558和588 nm等近紫外和蓝绿光范围内。



图 3 100 MeV ²³⁸U 离子辐照 AIN 的光致发光谱



图 4 100 MeV ²³⁸U 离子辐照 AlN 的 PL 光谱的高斯函数分 解图谱

Cao 等^[13]研究了不同退火温度下AlN 纳米晶粉的 光致发光谱,发光主要集中在波长420 nm 附近的蓝.cn

光发射带,与我们未辐照 ALN 薄膜晶体的发射带基 本一致。Sun 等^[14]研究了有O离子掺杂的AlN的光致 发光,发现掺O离子后蓝光发射带出现了一定的红移 现象,这些发射带经过高斯函数拟合分解后与我们在 蓝光发射带出现的发光峰非常类似。Hu 等^[15-16]研究 了1 MeV O⁺ 辐照后 AIN 的光致发光谱以及内部缺陷 的产生类型,认为470 nm 附近的发射带属于F-型缺 陷聚合所致,400和440 nm 附近的发射带分别属于O 离子相关的Val-ON-3N和Val-2ON-2N两种类型缺陷 中心所致。Mattila 等^[17]通过平面波赝势法理论计算 了AIN中复合缺陷的形成能与电离水平关系,如图5 所示。可见, O离子较易在 AIN 中形成各种缺陷复合 体。这些在上面的红外光谱和拉曼光谱测试中也得 到了充分的验证。Lozykowski等^[18]和Aldabergenova 等^[19]研究了Ce³⁺, Eu³⁺和Tb³⁺等金属离子掺杂AlN 的光致发光现象,详细地解释了蓝、绿、红光发射带 的能级跃迁情况,认为绿光发射带是由掺杂了金属原 子产生的 ${}^{5}D_{4}$ - ${}^{7}F_{3}$ 跃迁所致。



图 5 Mattila 等人通过平面波赝势法计算 AIN 中缺陷的形成能与电离水平关系图

4 结论

综合这些实验结果,辐照后在红外光谱和拉曼光 谱测试中出现了A₁(To),A₁(Lo),E₁(To)和E₂等声子 振动吸收模式,随着辐照注量的变化峰位变化较明 显。辐照使其在样品近表面Al—N等振动模式遭到破 坏后悬空的Al—键很快与空气中的O离子发生结合, 形成了Al—O键,所以Al—O键的振动吸收峰在辐照 后立即增强。当辐照注量达到5×10¹² ions/cm²时,光 致发光谱中的发光峰达到了一定的阈值,如果继续增 大注量,潜径迹的影响区域交叠,从而导致更复杂缺陷的产生——缺陷作为深能级缺陷减少了蓝光发射, 所以发光峰的强度开始有所减弱。我们认为蓝光发射 带是与O离子相关的V_{Al}-O_N-3N和V_{Al}-2O_N-2N两种类 型缺陷以及F-型缺陷聚合所致;绿光发射带是由基底 中Al原子产生的价带之间的跃迁所致。

参考文献(References):

- RODRIGUEZ-MADRID J G, IRIARTE G F, ARAUJO D, *et al.* Materials Letters, 2012, 66: 339.
- [2] PONTHIEU E, GRANGE P, DELMON B, *et al.* Journal of the European Ceramic Society, 1991, **8:** 233.
- [3] TANAKA Y, HASEBE Y, INUSHIMA T, et al. Journal of Crystal Growth, 2000, 209: 410.
- [4] GEYSER F C, GERMAN R L, JOSE A O, et al. Chemical Physics Letters, 2002, 356 (1/2): 127.
- [5] SONG Yin, WANG Zhiguang, XIE Erqing, et al. Nucl Inst and Meth B, 2008, 266: 2998.
- [6] SONG Yin, ZHANG Chonghong, WANG Zhiguang, et al. Nuclear Physics Review, 2006, 23(2): 198. (in Chinese)
 (宋银, 张崇宏, 王志光, 等. 原子核物理评论, 2006, 23(2): 198.)
- [7] YAN Guojun, CHEN Guangde, LU Huiming. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2008, 26 (1): 5.
- [8] KAZAN M, ZGHEIB C, MOUSSAED E, et al. Diamond and Related Materials, 2006, 15: 1169.
- [9] SOARES M J, LEITAO J P, DA SILVA M I N, *et al*. Optical Materials, 2011, **33**(7): 1055.
- [10] KUBALL M, HAYES J M, SHI Y, *et al.* Journal of Crystal Growth, 2001, **231**(3): 391.
- [11] SENTHIL K R, HAREESH U S, RAMAVATH P, et al. Ceramics International, 2011, 37(7): 2583.
- [12] KANHE N S, NAWALE A B, GAWADE R L, et al. Journal of Crystal Growth, 2012, 339(1): 36.
- [13] CAO Y G, CHEN X L, LAN Y C, *et al.* Journal of Crystal Growth, 2000, **213**: 198.
- [14] SUN Jian, WU Jiada, LING Hao, *et al.* Physics Letters A, 2001, 280: 381.
- [15] HU Quanli, TANAKA S, YONEOKA T, *et al.* Nucl Instr and Meth B, 2000, **166–167**: 70.
- [16] HU Quanli, NODA T, TANIGAWA H, *et al.* Nucl Instr and Meth B, 2002, **191**: 536.
- [17] MATTILA T, NIEMINEN R M. Phys Rev B, 1996, 54: 16676.
- [18] LOZYKOWSKI H J, JADWISIENCZAK W M, BENSAOULA A, et al. Microelectronics Journal, 2005, 36: 453.
- [19] ALDABERGENOVA S B, OSVET A, FRANK G, et al. Journal of Non-Crystalline Solids, 2002, 299–302: 709.

Optical Characteristics of AlN Thin Film Irradiated with High Energy ²³⁸U Ion

SONG Yin¹⁾, ZHANG Chonghong, YANG Yitao, MEN Yancheng, GOU Jie, ZHANG Liqing (Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China)

Abstract: AlN thin film irradiated with 100 MeV 238 U ions delivered from HIRFL (Heavy Ion Research Facility in Lanzhou) were investigated by Fourier Transform Infrared spectra, Raman spectra and Photoluminescence spectra. Phonon vibration absorption modes including A_1 (To), A_1 (Lo), E_1 (To) and E_2 appeared in the irradiated samples. The irradiation made the Al—N bonds broken and the formation of Al—dangling bonds, which combined soon with oxygen atoms existing in air to form Al—O bonds. Blue light emission band are related to the two types of defects of V_{Al} -O_N-3N and V_{Al} -2O_N-2N and F-type defects aggregation. Green light emission band is due to energy transition among valence band of Al atoms in sapphire substrate.

Key words: heavy ion irradiation; AlN; Raman spectrum; FTIR

Received date: 30 Dec. 2012; Revised date: 21 Jan. 2013
Foundation item: National Natural Science Foundation of China(10705037, 10975165); National Basic Research Program of China(973 Program)(2010CB832904)
1) E-mail: songyin@impcas.ac.cn